DESIGN STUDY OF A MOVABLE MASK WITH LOW BEAM IMPEDANCE

Yusuke Suetsugu^{1,A)}, Kyo Shibata^{A)}, Akira Morishige^{B)}, Yasuaki Suzuki^{B)}, Masao Tsuchiya^{B)}

^{A)} High Energy Accelerator Research Organization (KEK)

1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801

^{B)} Kinzoku Giken Co. Ltd.

713 Narihira Shake, Ebina, Kanagawa, 243-0424

Abstract

A novel design of a movable-mask (collimator) for high current accelerators is proposed. The mask head is supported by a ceramics rod to reduce the interference with beam. One side of the rod is coated by a thin conductive material to avoid charge up of the head. The head is made of graphite or ceramics coated with copper to avoid the direct damage by an intense beam. The impedances of trapped modes, the loss factors and so on were evaluated by simulation codes. The frequencies and the Q factors of the trapped modes were also measured using a cold model, and compared with calculated ones.

低インピーダンス型可動マスクの検討

1. はじめに

可動マスク(コリメータ)とは、主に衝突型加速器 において、正規のビーム軌道から外れて周回する荷 電粒子を測定器の手前で遮断し、測定器のノイズを 低減するための真空機器である¹⁻³。可動マスクは、 そのヘッド(荷電粒子を遮断する物質)がビームの極 近傍にあるため、必然的にビームインピーダンスが 高くなる。その結果、発生した高次高周波(HOM)に よってビーム振動が励起されたり、また、近傍の真 空機器が加熱されたりしやすい。可動マスクは、将 来の大電流加速器を実現していく上で重要な開発項 目の一つとなっている⁴。

ここでは、従来よりも低いインピーダンスを持つ、 新しい構造の大電流加速器用可動マスクを提案する。 まず、ビームインピーダンスを低減するために、セ ラミックスロッドでマスクヘッドを支える。また、 マスクヘッドはビームによる損傷を受けにくいグラ ファイトまたはセラミックスに銅コーティングした ものとする。以下、捕捉モードのインピーダンス、



¹ E-mail: yusuke.suetsugu@kek.jp

ロスファクターなどの高周波特性を計算するととも に、コールドモデルを使って捕捉モードの周波数や Q値を測定して計算結果と比較し、本可動マスクの 実現可能性を検討した。

2. 基本構造

基本構造を図1に示す。この可動マスクは下記の ような特徴を持つ。

1) マスクヘッドのサポートを誘電体(セラミック ス)とすることでビームとの干渉を減らし、ビーム インピーダンスを下げる。ただし、マスクヘッドの 荷電を防ぐため、側面に導電性の薄い膜をコーティ ングする。

2) グラファイトまたはセラミックスに銅のコー ティングを施したマスクヘッドを採用する。従来使 用されてきたチタンや銅ブロックよりも融点が高く、 ビームが衝突しても損傷を受けにくい。

3) HOM吸収体としてSiCを装備し、マスクヘッド 近傍の捕捉モードを吸収する。

サポートはビームダクトに固定し、マスクチェン バー自身を移動してヘッド位置を調整する¹⁻³。

3. 高周波特性評価

3.1計算モデル

使用したシミュレーションコードはMicrowave Studio 6.0(MWS)およびMAFIA4.2である(いずれも㈱ エーイーティー)。計算では、ビームダクトを内径 94 mmの丸パイプ、マスクヘッドを8 mm ×7 mm ×90 mmの直方体金属(銅)、サポートを4 mm ×4 mm ×30 mmのアルミナ(Al₂O₃、 ε_r = 9.0)または4 mm ×6



図2 (a)モード1、(b)モード2の縦方向シャントイ ンピーダンス(実線)とQ値(破線)の&t依存性。SiC の見込角は45°。

mm × 30 mmの窒化ボロン(BN、 ε_r = 4.0)とした。捕 提モードの周波数、縦方向および横方向のシャント インピーダンス(R_s 、 R_T)などを、サポート側面の導 電性薄膜の導電率(σ)やSiCの面積を変えて計算した。 MWSでは、二つのポートを設け、ポート間のSパラ メータ(S₁₁)を周波数ソルバーで計算した。サポート 側面の導電性薄膜の厚み(t)は0.1 mmとした。 MAFIAではT3モジュールにて、ウェイクポテン シャルを32 mまで計算してインピーダンスを求めた。 バンチ長(σ_z)は4 - 8 mmである。導電性薄膜の厚みは 0.8 mmとした。

3.2 捕捉モードのシャントインピーダンス、Q値

高周波特性で最も問題となるのは捕捉モードの影響である。 694ビームダクトのTE11カットオフ周波数(約1.8 GHz)以下には、約0.69 GHz(モード1と呼ぶ) と約1.38 GHz(モード2と呼ぶ)の2つの捕捉モードがある。モード1はサポートを電流が上下して励起されるモードで、 6が大きい場合インピーダンスが高くビームに対する影響も大きい。しかし、 6が小さくなると消える。一方、モード2は、電流がヘッド軸方向に往復するモードで、サポートが金属であっ ても絶縁体であっても存在する。マスクヘッドの荷 電を避けるためには有限な導電率(σ)がなければな らないが、σが大きいとモード1が問題となる。よっ て許容できるσの値を求めることが重要となる。

モード1およびモード2の縦方向シャントインピー ダンス(R_s) E_R_s/Q の σ に対する依存性を図1(a)および (b)にそれぞれ示す(MWS)。横軸は、導電性膜の表 皮深さ(δ) E厚み(t) Eの比、 δt 、である。SiCが無い 場合、およびSiCの長さが45 mmと90 mmの場合につ いて計算した。モード1は、 δt > 2では計算不可能な ほど弱くなる。 $\delta t \sim 1$ で $R_s = 1$ k Ω , $R_s/Q \sim 50$ である。 モード2では、 δt が大きくなる E_s 、 R_s/Q とも小さ くなる。 $\delta t = 1 \sim 10$ $\overline{C}R_s = 100 - 10$ Ω 、 $R_s/Q = 0.1 - 0.02$ である。MAFIAでも、 δt で見ると、 R_s はMWSでの 結果とほぼ同じ値、傾向であった。ただし、Q値は 数分の一小さかった(モード1で $R_s/Q \sim 200$ 、モード2 で $R_s/Q = 0.5 - 0.05$)。特にSiCが無く、Q値が高い場 合に小さい値が得られた。これは、32mまでの計算 ではまだ減衰が不十分なためと考えられる。

横方向のシャントインピーダンス(R_T)でも同様の δt 依存性が見られた。モード1では $\delta t \sim 1$ で $R_T = 3 \times 10^5 \Omega m^{-1}$ 、 $R_T/Q = 1 \times 10^4 (MAFIAでは<math>R_T/Q = 6 \times 10^4$)、 モード2では $\delta t = 1 \sim 10$ で $R_T = 1 \times 10^4 - 1 \times 10^3$ 、 $R_T/Q = 10$ - 1 (MAFIAでは $R_T/Q = 50 - 10$)であった。

KEKBのアップグレード計画であるSuper KEKB (SKEKB)計画では、縦方向の結合バンチ不安定性の 成長率を1 s⁻¹にする必要があり⁵、そのためにはR_sを モード1で500 Ω、モード2で200 Ω以下にしなければ ならない(ビーム電流2.6A、マスク個数16、 α = 3.4×10⁻⁴、 f_s = 2×10³ Hzの場合に換算して)。そのため には、SiC付きで δt > 2が必要である。一方、横方向 の結合バンチ不安定性でも成長率を35 s⁻¹以下、R_rを 2×10³ Ωm⁻¹以下にしなければならない。この場合も SiC付きで δt > 2が必要である。この値は厚さ1 µmの チタン膜(σ =1.7×10⁶ Ω⁻¹m⁻¹、 δt ~10)で十分実現でき る値である。

3.2 ロスファクター

現在KEKBで使用している可動マスクの構造では、 バンチ長4 mmにおけるロスファクターは約1.2 VpC¹である(陽電子リング、マスクヘッドとビームの距離10 mm)¹⁻³。これは、SKEKBでの5000バンチ、9.4 Aビームでは200 kWのエネルギー損に相当する。一 方、今回提案する新型マスクでは、 $\delta t \sim 6$ でSiCがあると約0.4 VpC⁻¹、SiCが無いと0.3 VpC⁻¹と1/3 - 1/4になる。それでもまだ50 - 70 kWのエネルギー損となる。したがって、さらに構造やSiCの配置等を改良してエネルギー損を減らす必要がある。

3.3 マスクヘッドへの入熱

マスクヘッドはセラミックスロッドで支持されて いるため、マスクヘッドに入る熱はほとんど放射で チェンバーに伝達されると考えてよい。入熱は、バ



図3 コールドモデル

ンチによる壁電流のジュール損と、捕捉モードによ るジュール損の二つが主である。

バンチの壁電流による入熱は、Ref [6]にある公式 から、約30 Wと見積もられる。ただし、バンチ長 は4 mm、ビームとマスクまでの距離は10 mm、マス クヘッドは銅(銅メッキ~10 μ m)とした。一方捕捉 モードによる寄与は、 $\delta t \sim 100$ 場合($R_s \sim 10 \Omega$)、 モード2のみを考えればよく、 $R_s/Q = 0.1$ とするとロ スファクターは2.2×10⁸ VC⁻¹、実効電圧は2.5 Vとな り、結局10 Aのビームでは25 Wとなる。よって計 約50 Wの入熱と見積もられる。

いま、単純に面積3×10⁻³ m²のマスクヘッドが面積 0.16 m²のチェンバーに囲まれているとし、放射のみ の熱伝達を考えると、マスクヘッドの放射率を0.5 (粗い表面)とすれば、マスクヘッドの温度は約 600 ℃となる。これは、構成材料から見て問題は無 く、またロー付け接合も使用可能な温度である。

4. コールドモデル

新型可動マスク構造の製作性を見るため、および、 計算結果を評価するために、大気仕様のコールドモ デルを製作した。モデル全体を図3に示す。チェン バーはアルミ製で長さ300 mm、内径は94 mmである。 マスクヘッドはグラファイトまたはアルミである。 サポートはアルミ、BNおよびAl₂O₃で製作し、差込 み式で交換可能とした。チェンバー側面には幅15 mm、長さ90 mmのSiCの棒を8個(左右に4個づつ)取 り付けた。チェンバー上側から ϕ 3.2 mmのセミリ ジッドケーブルを2本挿入しアンテナとした(図3参 照)。SiCの数を変えて捕捉モードの周波数、Q値を S₁₂スペクトルから測定した。

周波数スペクトルをみると、計算結果と同様、サ ポートをアルミ(導体)にするとモード1とモード2 が、絶縁体(BNとAl₂O₃)にするとモード2のみが観測 された。図4はモード2の周波数とQ値の計算値と測 定値を比較したものである。Case 1はSiCが無い場 合でCase 2、Case 3となるにつれてSiC棒の数を増や している。モード2の場合では、周波数もQ値も計 算結果とほぼ一致しているのがわかる。しかし、 モード1では周波数はほぼ計算と一致したが、Q値 は最大で10倍小さかった。これは、サポート部の電



図4 モード2の共鳴周波数とQ値の測定値およ び計算値のSiCの数に対する変化。計算には2種 類の誘電率を仮定した。

気的接触が不十分なためと推定される。

サポート側面の導電性膜を模擬するために、側面 に40 µm厚ステンレス、50 µm厚アルミおよび30 µm 厚銅のテープを貼り付けモード1のQ値の変化を測 定した。Q値は約1/10であったが、導電率が悪くな るにつれQ値は下がり、計算結果と傾向は一致した。 また、実際、1µm厚のTiコーティングにて、モード 1は観測されなかった。

5. まとめ

将来の大電流加速器用可動マスクの新しい構造を 提案した。シミュレーションによる捕捉モードのイ ンピーダンスなどの計算や、コールドモデルでの測 定から、実現可能性は十分あることがわかった。今 後、現状のKEKB陽電子リング用の試作機を製作し、 ビーム試験を行っていく予定である。

謝辞

本研究にあたり、KEKB RFグループの影山達也氏、 阿部哲郎氏、竹内保直氏には計算および実験に対し てご協力を頂きました。また、KEKBの生出勝宣氏、 金澤健一氏には多くの助言を頂きました。ここに深 謝します。

参考文献

- [1] Y. Suetsugu, T. Kageyama, K. Shibata and T. Sanami, NIM-PR-A, 513 (2003) 465.
- [2] Y.Suetsugu, K.Shibata, T.Sanami, T.Kageyama and Y.Takeuchi, RSI, 74 (2003) 3297.
- [3] K.Shibata, Y.Suetsugu and T.Kageyama, "Development of Movable Mask with Reduce-HOM Design for KEKB", PAC2003, May 12-16, Portland, p.800.
- [4] Y. Suetsugu, "Vacuum System for High Power Lepton Rings", PAC2003, May 12-16, Portland, p.612.
- [5] http://www-kekb.kek.jp/SuperKEKB/home.html.
- [6] A. W. Chao and M. Tigner, "Handbook of Accelerator Physics and Engineering", World Scientific, 1999, p.203.